

 ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—	CHAMFER 一般面取		—	QUANTITY 個数
 ×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—	FINISHING 仕上		—	—
 ×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—	DECENTRATION 偏芯		—	
 ×				DESIGNED	DRAWN	~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
 ×	ホルト 範囲追加	20.10.06	R. H.			~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~								
 ×	rotation表記追加	19.03.03	T. F.			~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~								
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~								
						TOLERANCES A B C S				DATE	11.04.27	DRAW NO.	0DT C0426A3	